



POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

ポ
ー
ラ
ン
ド
日
本
情
報
工
科
大
学

dr hab. Ewa Satalecka
Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny
Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

Uchwała nr 1/10/2024
dn. 31.10.2024 r.

W sprawie zmiany składu komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Piotra Oktawiana Nowińskiego w dziedzinie Sztuka , dyscyplinie Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki.

§1

Rada Naukowa Dyscypliny Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych powołując się na decyzję Rady Doskonałości Naukowej DRKN.Z8.400.42.2024 z dnia 16.10.2024, zatwierdza następujący skład komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Piotra Oktawiana Nowińskiego w dziedzinie Sztuka , dyscyplinie Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki:

Przewodniczący: prof. Grzegorz Sztwiertnia – Akademia Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie;

Recenzent: dr hab. Małgorzata Szymankiewicz – Akademia Sztuki w Szczecinie;

Recenzent komisji: dr hab. Katarzyna Kujawska-Murphy – Uniwersytet Artystyczny im. M. Abakanowicz w Poznaniu,

Recenzent: prof. Grzegorz Keczmerski z Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Sekretarz: dr hab. Agnieszka Ziemiszewska-Maik, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie,

Członek: prof. Paweł Nowak, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie,

Recenzent: prof. Grzegorz Mazurek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



POLSKO-JAPONSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

ポ
ー
ラ
ン
ド
日
本
情
報
工
科
大
学

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 10 członków Rady Naukowej uprawnionych do głosowania.

Sefellur